### PRESSURE SENSOR

Patent number:

JP57066327

Publication date:

1982-04-22

Inventor:

SUGIURA TADASHI

**Applicant:** 

YOKOGAWA HOKUSHIN ELECTRIC CORP

Classification:

- international:

G01L9/00

- european:

Application number:

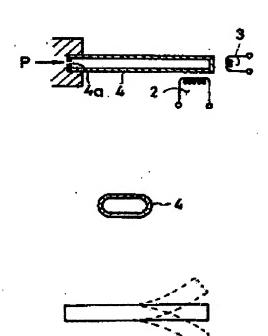
JP19800142402 19801014

Priority number(s):

#### Abstract of JP57066327

PURPOSE:To obtain the compact sensor which can be used for the measurement of midium and high pressures by applying a pressure to be measured in a flat tube whose one end or both ends are fixed, generating vibration whose direction is perpendicular to the major axis of the flat tube, and sensing the vibration corresponding to the pressure to be measured.

CONSTITUTION: The pressure to be measured P is applied into a flat tube 4 whose one end or both ends are fixed. The vibration is generated by excitation in the direction perpendicular to the major axis of said flat tube. The vibration of the flat tube 4 caused by the excitation is sensed, and an electric signal corresponding to the pressure to be measured P is obtained. For example, the pressure to be measured P is applied from an opening 4a of the flat tube 4 made of magnetic material whose cross section is as shown in the Figure and a one end is fixed, and the free end of the flat tube 4 is excited by an exciting coil 2 at a specified frequency. The flat tube 4 is expanded by the pressure to be measured P, and its flexural rigidity is increased. The vibration of the flat tube 4 is changed accordingly and sensed by a sensing coil 3. Thus the electric signal having the frequency corresponding to the pressure to be measured P is obtained.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭757—66327

①Int. Cl.3 G 01 L 9/00 識別記号

庁内整理番号 7187-2F 砂公開 昭和57年(1982) 4月22日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

砂圧力センサ

②特 顧 昭55-142402

②出 願 昭55(1980)10月14日

の発 明:者 杉浦端

東京都大田区下丸子3丁目30番. 1号株式会社北辰電機製作所内

**①出 願 人 株式会社北辰電機製作所** 

東京都大田区下丸子3丁目30番

1号

明 組 4

1. 発明の名称

・圧力センサ

#### 2. 特許請求の範囲

1 増または両端が固定され、管内部に測定圧が加えられる場子管と、数傷平管にその管内部に加えられた測定圧に応じた長軸に直交する方向の振動を励起する励振素子と、励振による偏平管の振動を検出し、測定圧に応じた電気信号を送出する振動検出素子とを具備してかる圧力センサ。

### 3.発明の詳細な説明

本発明は制定圧に応じた間放散の電気信号を得る 4年 音型の圧力センサに関する。

従来、測定圧に応じた周波数の電気信号を得る 圧力センサとして、第1図(a)に示すように、周囲 が真空に保たれた円筒1の内部に外部から測定圧 Pを加え、この測定圧Pが加わつた状態にかいて 励扱コイル2を用いて円筒1の断面内に第1図(b) に示すような援動を励起し、この扱動を検出コイル3によつて外部へ電気信号として取り出す援動 円 簡道圧力センサが知られている(米国特許3021711 参照)。

ところで、近時、このような圧力センサにおいては、側定圧の範囲が中圧~高圧で、かつ小形形状のものが求められている。ところが、上記援動円筒型圧力センサにおいては上記のような円筒断面内の援動を利用しているため、側定圧が0~17PSIA主たは0~45PSIA程度の低圧に限られてしまう欠点がある。

すなわち、提動円筒型圧力センサにおいて、高厚 圧の側定圧を創定するためには円筒1の肉厚を多くし、円筒1の機械的強度を増す必要があるの提り とろが、このようにすると、ある一定以上の提出 なのようにすると、ある一定以上の提出 なのようにすると、ある一定以上の提出 ないようにない。このため、防根コイルを の大型化をよび円筒1の大型化を招き、小形形形 という要求を満足し得なくなる。従つて、上記録 動円筒型圧力センサにおいては、形状に割めがある場合には側定圧が低圧に限られてしまう。

本発明はとのような点に鑑みなされたもので、

特開昭57-66327(2)

その目的は小形形状で、かつ例定圧が中圧~高圧 でも可能な圧力センサを提供するととにある。

てのために本発明は、偏平管においては円筒管の同一内厚および同一径のものに比べて小さな励 伝エネルギーである一定以上の機幅の提動が長軸 に 直交する方向に得られるととを利用したもので ある。

以下、図示する実施例に基づいて本発明を詳細 に説明する。

解 2 図(a) は本発明の一実施例を示す構成図であって、1 端が固定された第 2 図(b) に示すような断 面形状の偏平管 4 化、開口部 4 a から翻定圧 P を 加え、この加圧状態において偏平管 4 の自由端部 を励振コイル 2 によいて励振し、偏平管 4 に固定 端部を支点として同図(b) に示すような長軸に直交 する万向の提動を生じさせ、この振動を検出コイル 3 たよつて検出し、この検出コイル 3 から測定 圧 P に応じた関放数の電気信号を得るように構成したものである。

この場合、傷平管4は例えばNi-SPAN・C等の

制定圧,mをポアソン定数,Eを縦弾性係数,度 経を立、内厚をもとした時、円周の歪みでは、

であり、断面形状の変化はよは、

$$A_x = \frac{D}{2} \cdot t = 0.21 \frac{PD^2}{Et} \qquad \dots \dots \dots (2)$$

である(低し、m = 3.3 とす。)

一方、最円形管の場合、長円形の直般部分は第 2回(f)に示すように両端が固定された。はり。と 、見なすことができる。このため、この。はり。の 形状変化 4 y は、

$$A_y = \frac{PD^4}{32E48} \tag{3}$$

である。

ととで、円形管および長円形智の場合の形状変化 4x と 4y の比をとると、その比 4y

、職性材料で全体が構成されるか、あるいは自由増 部のみが磁性材料で構成される。

従って、とのような構成においては、偏平管 4 に制定任 P を その開口部 4 m から加えた場合、と の制定任 P の加圧によって偏平管 4 が膨張し、長 動方向の曲げ削性が増す。

このため、測定任Pの加圧状態において個平管 4を励振コイル2によつて所定周放数で励振する と、個平管4の機動はその曲げ期性の変化分だけ 変化するものとなる。すなわち、検出コイル3か ら測定圧Pに応じた超波数の電気信号を得ること ができる。

この場合、傷平管4の断削形状は、条円形が移端なるの程、何一圧力変化に対する断簡形状の変化が大きく、従つて扱動数の変化が大きく、高感度である。これは、例えば、第2図(d)の断面図に示すような円形管と同図(e)の断面図に示すような長円形管の場合について比較してみることにより明らかとする。

すなわち、第2図(d)化示す円形質の協合、Pを

使つて、長円形形状の複雑なもの程その形状変化が大きくなる。 すなわち、振動数の変化が大きく、高感度である。

以上のように、傷平管4を受圧素子として用いた場合には、円形管または円筒管の同一径かよび 同一肉厚のものに比べて小さな助塩エネルギーで ある一定値以上の扱動復幅が得られる。とのため、 小形形状で、かつ高圧の測定圧を測定することが 可能となる。

なお、との実施例では個平管4の一端のみを固定した支持構造にしているが、両端を固定して第3型に示すような扱動を生じさせ、との提動を個平管4の中央部分付近で検出するようにしても良い。

銀4図は本発明の他の実施例を示す構成図であって、個平管4の一端に電道素子5を粉磨し、との質面素子5の他類を固定し、電流素子5に気圧 Vを印加するととによって個平管4を振動させるようにしたものである。このような構成では、個平管4は磁性材料または非磁性材料のいずれでも 良く、第2図の場合と同様な効果を得ることができる。この場合、第5図に示すように電磁素子5に代えて、磁磁素子6によつて偏平管4の一端を固定し、磁磁素子6に巻付けたコイル1に励振電流1を供給して偏平管4を提動させをようにしてもよい。また、第6図に示すように、偏平管4と単接触の電磁8との間に効磁電圧Vを印加し、偏平管4と電磁8とのクーロンカによつて振動を生じさせるようにして680。

なお、以上の実施例において、偏平管4の撮動 を検出する素子は点センサを用いても良いことに もちろんである。

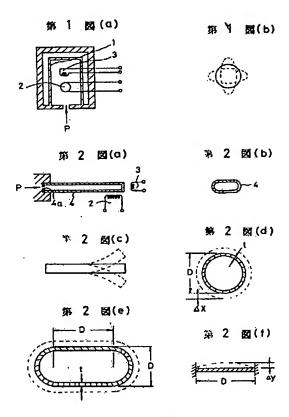
以上説明したことから明らかカように、本発明 は偏平管を受圧素子として用い、この場平管内部 を加圧した状態において励敬させた場合の振動数 の変化によつて測定圧に応じた傷気信号を得るよ うにしたものである。このため、同一内厚かよび 同一径の円筒型圧力センサに比べて小さい励振エ エルギーで一定以上の振動機能が得られる。従つ 特開昭57-66327(3)

て、小形形状で、高圧の測定圧を測定することが できる優れた効果がある。

#### 4.図面の簡単な説明

銀1 図は従来の圧力センサの一例を示す図、第2 図(a)~(f)は本発明による圧力センサの一実施例を示す構成図かよびその動作を説明するための図、第3 図は偏平管の両端を固定した場合の撮動図、第4 図~第6 図は本発明の他の実施例を示す構成図である。

符胜 顺人 株式会社 北层 實機製作所



#### ± 3 ≥ 1

